

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «23» мая 2024 года

№ 27/497

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института "Высшая инженерно-техническая школа" по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации весеннего семестра 2023/2024 учебного года (Приложение).

Декан факультета Институт  
ВИТШ



(личная подпись)

А.В. Куликов  
(ФИО)

Приложение к распоряжению № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
<p>Комиссия №1                      председатель: Вознесенская А.О.                      секретарь: Сквородкина М.В.                      члены комиссии:                      • Бахолдин А.В.                      • Дейнека И.Г.                      • Ежова В.В.                      • Куликов А.В.                      • Шарков И.А.</p>	Заседание №1 01.06.2024, 10:00, ZOOM	CAD системы	E4271
		Верификация	Верификация
	Заседание №2 01.06.2024, 10:30, ZOOM	Волоконно-оптические информационно-измерительные системы	E4271
		Волоконные брэгговские решетки	E4271
		Интегральная оптика	E4271
		Концептуализация (Постановка задач)	E4271
		Критическое обоснование (Часть I)	E4271
		Критическое обоснование (Часть II)	E4271
		Методы обработки изображений	МОИ 1.1
		Моделирование оптических систем	B34003, E4271
		Научно-исследовательская работа	НИР_ИВИТ Ш_1, НИР_ИВИТ Ш_4, НИР_ИВИТ Ш_4200с
		Научно-исследовательская работа / Research Internship	ResInter_ИВ ИТШ_4201с
		Осветительная оптика	ОСОПТ 1.1
		Основные уравнения математической физики	E4271
		Основы проектирования оптико-электронных приборов и систем	B34001
		Подготовка к защите и защита ВКР / Preparation for Thesis Defense and Thesis Defense	Preparation for Thesis_ИВИТ Ш
		Практическая электроника	E4271
	Программное обеспечение для проектирования и конструирования оптических систем	B34002, B34003	
	Проектирование оптических линий связи	E4271	
	Проектирование оптических	B34003	

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		систем	
		Производственная, преддипломная	Преддип_ИВ ИТШ_2, Преддип_ИВ ИТШ_4200
		Производственная, преддипломная / Pre-graduation Internship	Pre-graduation_И ВИТШ 4201
		Производственная, профессиональные стажировки	ПрофСтаж_И ВИТШ_2
		Производственная, профессиональные стажировки / Industrial, Professional Internship	ProfIntern_И ВИТШ_4201
		Спектральные приборы	В34003
		Физическая оптика	Е4271
		Фотоника	Е4271
		Экскурсия в современную инженерию	ФЭСИ 1.1